

**Harmonogram zajęć dla II roku Zarządzania i inżynierii produkcji  
Studia stacjonarne I stopnia (inż.) - semestr czwarty (letni) - rok akademicki 2023/2024**

	Godz.	GWY		
		GĆW01		GĆW02
		GLA01	GLA02	GLA03
PONIEDZIAŁEK	8 - 9			
	9 - 10			
	10 - 11			
	11 - 12	Wychowanie fizyczne II - ćw; Hala, w g. 11:00-12:30		
	12 - 13			
	13 - 14			
	14 - 15			
	15 - 16			
	16 - 17	GRUPA POŚCIGOWA - Matematyka II - ćw - dr M. Sobczak-Kneć, M-X		
	17 - 18	zajęcia od 4.03. (30h)		
18 - 19				
19 - 20				
WTOREK	8 - 9	Finanse i rachunkowość - W - dr inż. T. Żminda; Ox-10; 1t		
	9 - 10	Badania operacyjne - lab - dr Przemysław Kowalik; Ox-17; 2t. - <b>wyłącznie dla GLA03</b>		
	10 - 11	Finanse i rachunkowość - ćw - mgr Kinga Ociesa; Ox-34	Funkcjonowanie MŚP w gospodarce rynkowej - ćw - mgr Paweł Bańkowski; Ox-018	
	11 - 12			
	12 - 13	Funkcjonowanie MŚP w gospodarce rynkowej - ćw - mgr Paweł Bańkowski; Ox-018	Finanse i rachunkowość - ćw - mgr Kinga Ociesa; Ox-34	
	13 - 14			
	14 - 15	Badania operacyjne - W - dr Przemysław Kowalik; Ox-10		
	15 - 16			
	16 - 17	GRUPA POŚCIGOWA - Statystyka - lab - dr K. Trąbka-Więclaw, M814		
	17 - 18	zajęcia od 27.02. (30h)		
18 - 19				
19 - 20				
ŚRODA	8 - 9	Badania operacyjne - lab - dr Przemysław Kowalik; Ox-17, 2t.	Badania operacyjne - lab - dr Przemysław Kowalik; Ox-17, 1t.	
	9 - 10	Systemy zapewniania jakości - W - dr inż. Waldemar Samociuk; M-VII, 1t.		
	10 - 11			
	11 - 12	Podstawy automatyzacji - W - dr inż. Bartłomiej Ambrożkiewicz; M-VII		
	12 - 13			
	13 - 14			
	14 - 15	Podstawy procesów polimerowych - lab - mgr Anna Jakimińska; R110B, 1-5t., w g. 14:00-16:15	Systemy zapewniania jakości - lab - mgr inż. Martyna Sedlmayr; M401, 1-5t., w g. 14:00-16:15	Podstawy automatyzacji - lab - dr inż. Bartłomiej Ambrożkiewicz; R210b, 1-5t., w g. 14:00-16:15
	15 - 16	Podstawy automatyzacji - lab - dr inż. Bartłomiej Ambrożkiewicz; R210b, 6-10t., w g. 14:00-16:15	Podstawy procesów polimerowych - lab - mgr Anna Jakimińska; R110B, 6-10t., w g. 14:00-16:15	Systemy zapewniania jakości - lab - mgr inż. Martyna Sedlmayr; M401, 6-10t., w g. 14:00-16:15
	16 - 17	Systemy zapewniania jakości - lab - mgr inż. Martyna Sedlmayr; M401, 11-15t., w g. 14:00-16:15	Podstawy automatyzacji - lab - dr inż. Bartłomiej Ambrożkiewicz; R210b, 6-10t., w g. 16:15-18:30	Podstawy procesów polimerowych - lab - mgr Anna Jakimińska; R110B, 11-15t., w g. 14:00-16:15
	17 - 18			
18 - 19				
19 - 20				
CZWARTEK	8 - 9	Podstawy procesów polimerowych - W - prof. dr hab inż. Janusz Sikora; M-XI		
	9 - 10			
	10 - 11	Podstawy technologii maszyn - W - dr inż. Ireneusz Zagórski; M-XI		
	11 - 12			
	12 - 13	Język nowożytny III - ćw; CenTech 303	Język nowożytny III - ćw; M402	
	13 - 14			
	14 - 15	Podstawy eksploatacji maszyn - W - dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, prof. uczelni; M402, 1-5t., w g. 14:00-16:15		
	15 - 16	GRUPA POŚCIGOWA - Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I - ćw - dr inż. Zofia Szmit, M402 zajęcia od 11.04. do 16.05. (15h), w g. 14:00-17:00		
	16 - 17		Podstawy eksploatacji maszyn - lab - dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, prof. uczelni; R207A, 1-5t., w g. 16:30-18:45	
	17 - 18			
18 - 19				
19 - 20				
PIĄTEK	8 - 9	Metody i techniki zarządzania - W - dr inż. Elżbieta Małyszek; Ox-305, 1t.		
	9 - 10	Funkcjonowanie MŚP w gospodarce rynkowej - W - dr hab. Agnieszka Rzepka, prof. uczelni; Ox-305, 2t.		
	10 - 11	Metody i techniki zarządzania - ćw - dr inż. Elżbieta Małyszek; Ox-020		Podstawy technologii maszyn - proj - mgr inż. Kamil Anasiewicz; R202
	11 - 12			
	12 - 13	Podstawy technologii maszyn - proj - mgr inż. Kamil Anasiewicz; R202	Metody i techniki zarządzania - ćw - dr inż. Elżbieta Małyszek; Ox-020	
	13 - 14			
	14 - 15	Podstawy eksploatacji maszyn - lab - mgr inż. Arkadiusz Rybak; R207A, 1-5t., w g. 14:00-16:15	Podstawy technologii maszyn - proj - dr inż. P. Pieško; R202	Podstawy eksploatacji maszyn - lab - mgr inż. Arkadiusz Rybak; R207A, 6-10t., w g. 14:00-16:15
	15 - 16			
	16 - 17			
	17 - 18			
18 - 19				
19 - 20				

**Oznaczenia sal:**

M - Wydział Mechaniczny

Ox - Wydział Zarządzania

R - Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii